

檔號: AUA04777

保存年限: 3

發文機關憑證逾期 (開始: 2001-05-02, 截止: 2003-05-02)



0813-1662

電子公文

教務處

國立聯合大學 函

受文者: 國立暨南國際大學

速別:

密等及解密條件:

發文日期: 九十二年九月十六日

發文字號: 聯合研字第0920400065號

附件: (4000651.DOC、4000652.DOC, 共二個電子檔案)

主旨: 本校訂於九十二年十月一日(星期三)舉辦「微/奈米光電量測技術暨微影取像研討會及提升教學品質成果展示會」, 敬請惠予公告並鼓勵 貴校同仁踴躍報名參加。

說明:

- 一、依據教育部九十一年三月七日台(九一)技(三)字第九一〇二九三一四號函及教育部補助「九十一年度技專院校發展學校重點特色暨提升教學品質專案計畫」辦理。
- 二、請於九十二年九月二十三日(星期二)前報名, 以便統計人數。
- 三、敬請惠予出席人員公差假, 差旅費依 貴校規定辦理。
- 四、隨函檢附時程表(附件一)、報名表(附件二)、及到校路線圖(附件三)。

正本: 公私立大專院校

副本: 教育部技職司、本校研究發展處、光電系、電機系、機械系、建築系、化工系

校長 金重勳

機關地址: 苗栗市恭敬里聯工一號
聯絡人: 謝宣名
電子信箱:
聯絡電話: 381737
傳真電話: 351575

92/9/16 擬辦
將來文上傳文件公告系統轉知全校各單位
文陳閱後存

教授林玉龍

秘書徐朝堂

專案計畫
聘人員許中頤

92年9月16日暨收文總字第 0920006889 號

微\奈米光電量測技術暨微影取像研討會及提升教學品質成果展示會

主旨：依據教育部「九十一年度技專校院申請發展學校重點特色暨提昇教學品質專案補助計畫」辦理。

目的：1、整合光電科技研究中心之四個-奈米級雷射檢測特色實驗室、微/奈米級光纖感測特色實驗室、奈米級材料特性量測特色實驗室、微影取像特色實驗室。

2、整合光電系之微/奈米級光電量測技術、機械系之SPM量測系統、化工系奈米級膜厚測量儀、電機系色彩影像校正技術、建築系大地精密測量系統，並發展上述相關儀器之研究與教學。

指導單位：教育部

主辦單位：國立聯合大學（光電科技研究中心/光電工程學系）

時間：92年10月1日(星期三)09:00-16:20

地點：國立聯合大學（立功樓四樓國際會議廳）

費用：全程免費(提供書面講義與餐點)

名額：150名，額滿為止，請儘速報名

報名截止：92年9月23日

研討會議程表

時間	議程	主講人
09:00~09:20	報到	光電工程學系 張瑞賢 主任
09:20~09:30	致詞	國立聯合大學 王俊秀 副校長
09:30~10:30	微3D之量測技術	國立台灣大學 機械研究所 范光照 教授
10:30~10:50	茶敘、交流/海報展覽	
10:50~12:10	成果發表會 1. 奈米級雷射檢測及微/奈級光纖感測	光電系 張堯盛 教授 建築系 吳桂陽 教授
	成果發表會 2. 奈米級材料特性量測	機械系 古運宏 教授 化工系 楊文彬 教授
	成果發表會 3. 微影取像特性量測	電機系 柳世民 教授 光電系 何建娃 教授
12:10~13:40	午餐/觀摩、指導、海報展覽	
13:40~14:40	Zeeman雷射在生物醫學上之應用	國立陽明大學 生醫光電研究所 周晟 教授
14:40~15:00	茶敘、交流/海報展覽	
15:00~16:00	奈米技術在工程上之應用	國立高雄第一科技大學 馮榮豐 教授
16:00~16:20	綜合討論	光電科技研究中心 張堯盛...等研究群

微\奈米光電量測技術暨微影取像研討會及提升教學品質成果展示會

報名表

姓名：_____ 性別：_____

公司行號/學校：_____

服務單位/系所：_____ 職稱：_____

通訊地址：☐☐☐_____

E-mail：_____

電話：_____ 傳真：_____

手機：_____

午餐：☐葷食 ☐素食

報名方式：郵寄、傳真或 E-mail 報名

報名截止：92 年 9 月 23 日（星期二）

聯絡人：聯合大學光電系 洪雅雪 小姐

聯絡電話：037-381721

郵寄：360 苗栗市恭敬里聯大一號（國立聯合大學-光電工程學系收）

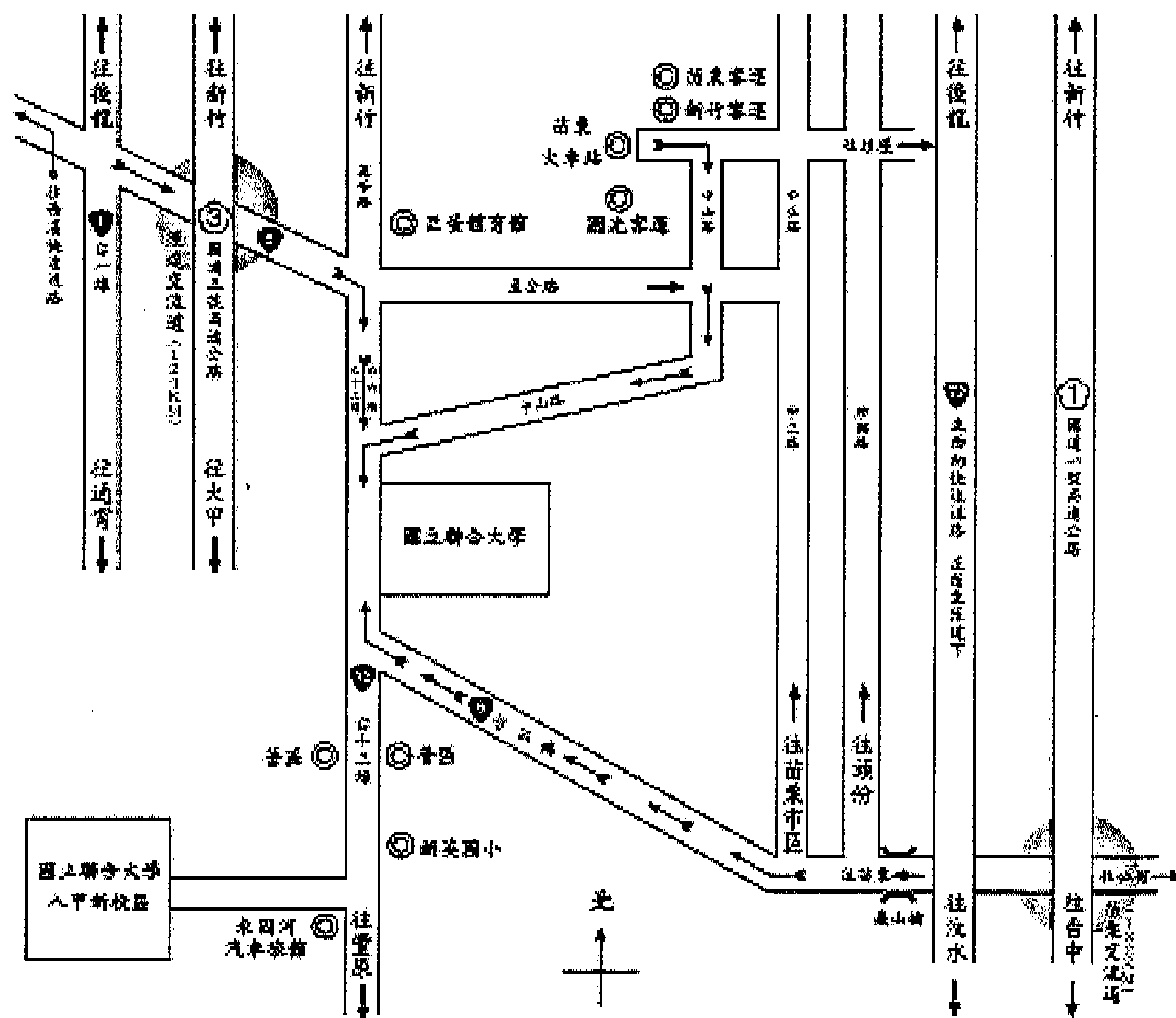
傳真：037-351575

E-mail：ritahung@mail.nyu.edu.tw

微\奈米光電量測技術暨微影取像研討會及提升教學品質成果展示會

到校路線圖

國立聯合大學交通位置圖



微/奈米光電量測技術暨微影取像研討會
及 提升教學品質成果展示會

主旨：依據教育部「九十一年度技專校院申請發展學校重點特色暨提升教學品質專案補助計畫」辦理。

目的：1. 整合光電科技研究中心之四個-奈米級雷射檢測特色實驗室、微/奈米級光纖感測特色實驗室、奈米級材料特性量測特色實驗室、微影取像特色實驗室。
2. 整合光電系之微/奈米級光電量測技術、機械系之SPM量測系統、化工系奈米級膜厚測量儀、電機系色彩影像校正技術、建築系大地精密測量系統，並發展上述相關儀器之研究與教學。

指導單位：教育部

主辦單位：國立聯合大學

光電科技研究中心/光電工程學系
時間：92年10月1日(星期三)09:00-16:20
地點：國立聯合大學

立功樓四樓國際會議廳

費用：全程免費(提供書面講義與餐點)
名額：150名，額滿為止，請儘速報名
報名截止：92年9月23日

敬請 張貼公告、轉告週知~

研討會議程表

中華民國九十二年十月一日(星期三)

時間	議程	主講人
09:00	報到	光電工程學系 張瑞賢 主任
09:20	致詞	國立聯合大學 王俊秀 副校長
09:30	微 3D 之量測技術	國立台灣大學 機械研究所 范光照 教授
10:30	茶敘、交流/海報展覽	
10:50	成果發表會 1. 奈米級雷射檢測及 微/奈米級光纖感測	光電系 張堯盛 教授 建築系 吳桂陽 教授
10:50	成果發表會 2. 奈米級材料特性量測	機械系 古運宏 教授 化工系 楊文彬 教授
12:10	成果發表會 3. 微影取像特性量測	電機系 柳世民 教授 光電系 何建娃 教授
12:10	午餐/觀摩、指導 海報展覽	
13:40	Zeeman 雷射在生物醫學 上之應用	國立陽明大學 生醫光電研究所 周 晟 教授
14:40	茶敘、交流/海報展覽	
15:00	奈米技術在工程上之 應用	國立高雄 第一科技大學 馮榮豐 教授
16:00	綜合討論	光電科技研究中心 張堯盛...等
16:20		

報名表

姓名： 性別：
公司行號/學校：
服務單位/系所：
職稱：
通訊地址：□□□□

E-mail：
電話：
手機：
傳真：
午餐：☐葷食 ☐素食



報名方式：郵寄、傳真或 E-mail 報名
報名截止：92 年 9 月 23 日
聯絡人：聯合大學光電系 洪雅雪 小姐
聯絡電話：037-381721
郵寄：國立聯合大學-光電工程學系收
360 苗栗市恭敬里聯大一號
傳真：037-351575
E-mail：ritahung@mail.nyu.edu.tw

光電工程學系
光電科技研究中心

郵
票
貼

印
刷
品

微／奈米光電量測技術暨影像取像研討會

360 苗栗市恭敬里聯大一號
國立聯合大學 光電工程學系

◆ 主持人／主講人 ◆
(按出場序)

場次一

江炫樟 國立聯合大學電機資訊學院 院長
范光照 國立台灣大學機械研究所 教授

場次二

李星迺 國立聯合大學 研發處處長
成果發表會

場次三

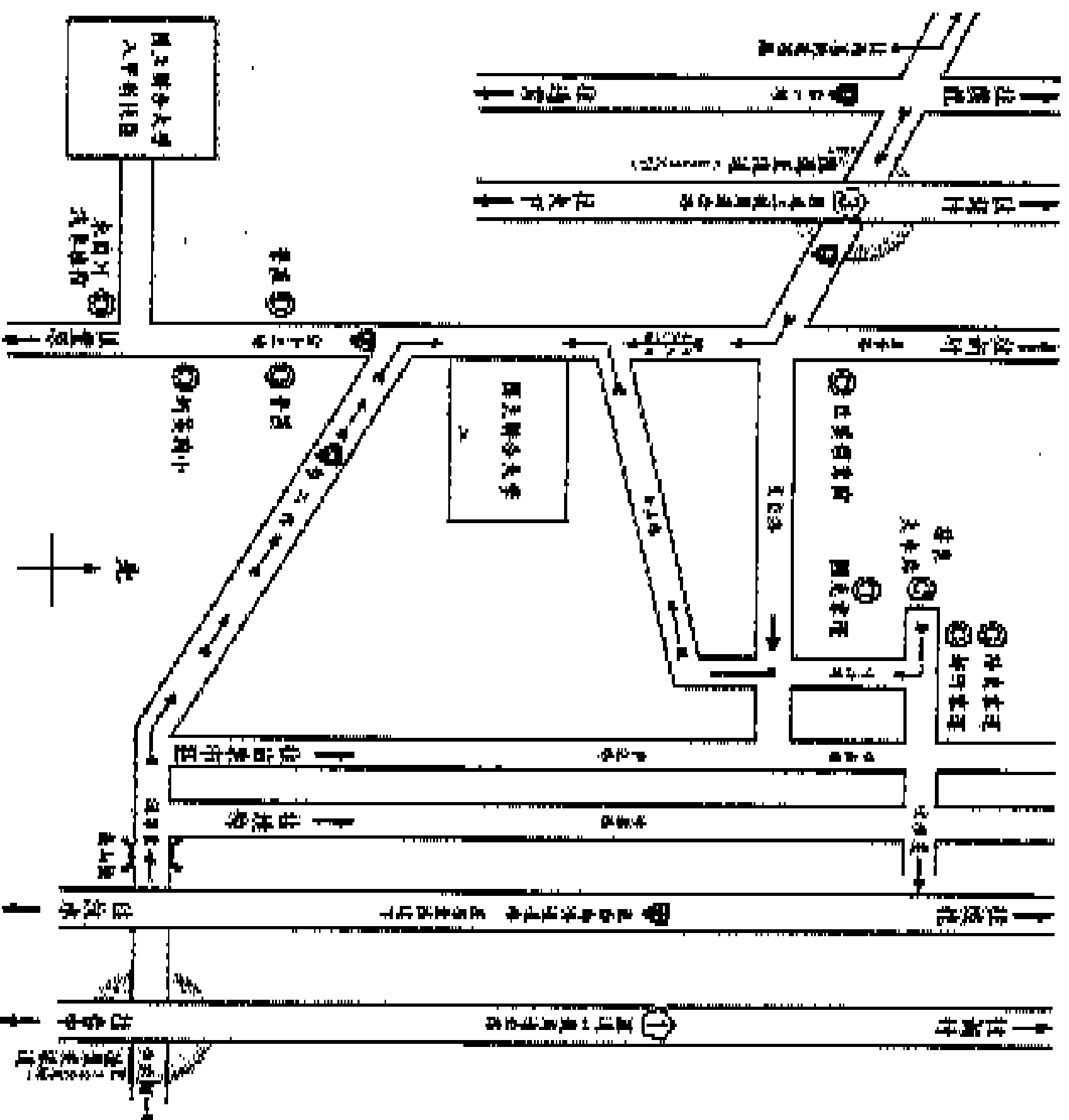
金重勳 國立聯合大學 校長
周 晟 國立陽明大學生醫光電研究所 教授

場次四

楊希文 國立聯合大學 教務長
馮榮豐 國立高雄第一科技大學 教授

歡迎上網查詢學校位置圖 <http://www.nlu.edu.tw>

國立聯合大學交通位置圖



微／奈米光電量測技術暨影像取像研討會
及 提升教學品質成果展示會



敬 邀

INVITATION

光電工程學系
光電科技研究中心